准波导结构下染料薄膜的荧光光谱和 放大自发辐射光谱特性

林豪周骏颜承恩张玲芬

(宁波大学理学院光学与光电子技术研究所,浙江 宁波 315211)

摘要 通过对 RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 染料薄膜的荧光光谱和放大自发辐射(ASE)光谱的实验测量和理论 分析,研究了准波导结构染料薄膜的荧光光谱和 ASE 光谱特性。实验上采用连续激光和脉冲激光照射,分别测量 准波导结构 RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 染料薄膜的荧光光谱和 ASE 光谱,发现荧光峰和 ASE 峰随着染料掺杂 浓度和薄膜厚度的增加产生红移;理论上考虑准波导结构下薄膜中染料的自吸收效应,类比激光器谐振腔模型,分 析低阶导模传输的增益特性,获得了荧光光谱与 ASE 光谱中荧光峰和 ASE 峰对应波长与染料掺杂浓度的关系,数 值计算与实验测量相吻合。结果表明,准波导结构下薄膜中染料自吸收效应导致荧光峰及 ASE 峰发生红移,改变 染料掺杂浓度,可以在较大调谐范围实现 ASE。

关键词 激光光学;可调谐激光;准波导结构;染料自吸收;放大自发辐射 中图分类号 O436 **文献标识码** A **doi**: 10.3788/AOS201232.0631003

Properties of Fluorescence Spectra and Amplified Spontaneous Emission of the Dye-Doped Film Based on Quasi-Waveguide Structure

Lin Hao Zhou Jun Yan Cheng'en Zhang Lingfen

(Institute of Photonics, Faculty of Science, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211, China)

Abstract The characteristics of the fluorescence spectra and amplified spontaneous emission (ASE) spectra of the RhB/PMMA and the Rh6G/PMMA films in the quasi-waveguides structure are experimentally measured and theoretically analyzed. By using of the radiation of the continue-wave laser and pulse laser, the fluorescence and ASE of the RhB/PMMA and the Rh6G/PMMA films are realized. It is found that the peaks of the fluorescence and ASE are shifted to longer wavelengths as the increase of the dye-doped concentrations and the film thicknesses. By analogy to the model of laser resonance cavity, the self-absorption effect of doped dyes and the gain amplifications of low-order guided modes transmitted in the dyes-doped films are explained for the quasi-waveguides structures and the relation of the wavelengths of fluorescence peak and ASE peak with the dye-doped concentration are obtained. The results show that the theoretical calculations are consistent with the experimental measurement. It is confirmed that the peakshifts in the fluorescence spectra and ASE spectra are mainly attributed to the self-absorption effect of dye so that the wavelength of ASE peak can be tuned in wider range by the change of doped dye concentration.

Key words laser optics; tunable laser; quasi-waveguide structure; dyeself-absorption; amplified spontaneous emission OCIS codes 310.6860; 140.2050; 140.3600; 300.1030; 160.5470

1 引 言

染料掺杂聚合物薄膜由于具备制作工艺简单、 制作成本低廉以及稳定的放大自发辐射(ASE)特 性,在固体染料激光等领域具有良好的应用前景,一 直是人们研究的热点^[1~4]。近年来人们对染料掺杂 聚合物薄膜 ASE 的可调谐性进行了深入研究,例

收稿日期: 2011-12-06; 收到修改稿日期: 2012-01-07

基金项目:国家自然科学基金(60977048)、宁波市国际科技合作计划(2010D10018)、浙江省重中之重学科开放基金(xkl09068)、浙江省大学生科技创新项目(2001R405050)和宁波大学科研项目(XKL09068)资助课题。

作者简介:林 豪(1987—),男,硕士研究生,主要从事光电子器件方面的研究。E-mail: a329988689@163.com

导师简介:周 骏(1958—),男,博士,教授,主要从事光电子材料与器件制备技术等方面的研究。

E-mail: ejzhou@yahoo.com.cn(通信联系人)

如,2000年,Peng等^[5]在石英衬底上制备成厚度呈 梯度变化的 DCM 染料掺杂 PMMA 薄膜,发现其 ASE 峰 值 波 长 与 薄 膜 厚 度 有 关, 最 大 峰 移 可 达 30 nm; 2002 年, Heliotis 等^[6] 对聚合物半导体材料 PFO 制备的非对称薄膜波导进行研究,得到了最大 为 20 nm 的 ASE 的峰移; 2005 年, Calzado 等^[7] 制 备荧光材料 TPD 掺杂聚苯乙烯(PS)薄膜,产生了 最大为 13 nm 的 ASE 的峰移;2006 年,Geetha 等^[8] 制备了厚度为 50 µm 的 Rh6G-PMMA 的对称薄膜 波导,研究光抽运下产生的 ASE 出射光经一定长度 薄膜传播后的吸收强度的变化,获得了 18 nm 的 ASE 的峰移;2011年,丁海芳等^[9]将 RhB 和 Rh6G 两种染料同时掺杂在 DNA-CTMA 中,通过调节染 料的配比浓度,得到了23 nm的ASE峰值可调谐范 围。上述工作均采用了空气-薄膜-衬底型波导结 构,其中薄膜的折射率大于衬底的折射率,可以很好 地将光约束在薄膜波导中,在较低阈值下实现 ASE 的激发和 ASE 峰的移动。

然而,对于薄膜折射率小于衬底折射率的准波 导结构,由于光不能很好地约束在薄膜中,染料薄膜 产生 ASE 需要更高的激发阈值,相关研究较少。 2008 年和 2009 年,Cerdán 等^[10,11]通过在石英衬底 及玻璃衬底上分别制备染料 PM567 和 PM597 掺杂 PMMA 的薄膜波导结构及薄膜准波导结构,发现在 较高抽运能量激发下,准波导结构中染料薄膜的增 益系数以及激光性能的稳定性比波导结构的高。 2011 年,Chen 等^[12]将染料 Rh6G 掺杂在液晶材料 GDLC 中,形成准波导结构,证明准波导结构可以在 12nm 的调谐范围实现可调分布反馈式激光。因 此,对准波导结构下染料薄膜的 ASE 现象的研究具 有重要意义。 本文将罗丹明 B(RhB)和罗丹明 6G(Rh6G)掺杂的 RhB/PMMA 及 Rh6G/PMMA 溶液旋涂在玻璃衬底上,形成不同掺杂浓度或不同厚度的空气-染料薄膜-玻璃衬底的准波导结构;通过对染料薄膜的吸收光谱、荧光光谱和 ASE 光谱的测量,深入研究了准波导结构下染料薄膜中的 ASE 现象;并对该结构下染料薄膜的荧光谱及 ASE 光谱随薄膜厚度及染料掺杂浓度等参数的变化,进行理论分析和数值模拟。

2 实 验

2.1 样品制备

实验采用碱性荧光染料 RhB 和 Rh6G 作为客体掺杂材料,主体材料为聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)聚合物(简称有机玻璃,摩尔质量为 35000)。与其他荧光染料相比,罗丹明类染料的光 稳定性较好,具有较宽的波长调谐范围和较高的荧 光量子产率;PMMA 聚合物具有较好地光透过性和 化学稳定性,同时具有易染色和易成膜等优点。

首先将 RhB、Rh6G 和 PMMA 分别溶解到有机 溶剂氯仿中,将制备的 RhB、Rh6G 和 PMMA 氯仿 溶液按照不同比例混合,得到多种配比浓度的 m(RhB)/m(PMMA)和 m(Rh6G)/m(PMMA)溶 液,再由旋涂法将配置的溶液涂覆到干净的载玻片 上制备成膜。对于不同配比浓度的溶液,在旋涂过 程中,采用不同转速和甩膜时间,获得厚约 5 μm 对 应不同质量比的 20 种薄膜样品(见表 1)。另外,配 制质量比为 3:400 的 RhB/PMMA 的溶液,在干净 的载玻片上旋涂制备出不同厚度的薄膜样品(见表 2)。最后,将制备好的薄膜放在电热板上,在 50 ℃ 下烘烤 8 h,以去除薄膜中残留的溶剂,即得到实验 所用的准波导结构薄膜样品。

Sample No.	1#	2 #	3#	4 #	5 #	6 #	7 #	8 #	9 #	10 #
m(RhB)/m(PMMA)	1:50	3:200	1:100	3:400	1:200	3:800	1:400	3 : 1600	1:800	1:1600
Sample No.	11#	12#	13#	14 #	15#	16#	$17^{\#}$	18#	19#	20#
m(Rh6G)/m(PMMA)	1:50	3 : 200	1:100	3:400	1:200	3 : 800	1:400	1:800	1:1600	1:3200
表 2 不同厚度的 RbB/PMMA 样品										

	表 1	不同质量比	的 m(RhB)/	m(PMMA))和 m(Rh6	G)/m(PMN	1A)样品		
Table 1	Samples	s of m(RhB)	m(PMMA)	and $m(Rh$	6G)/m(PM)	(MA)	with	different	mass	ratios

Table 2 Samples of RhB/PMMA with different thicknesses										
Sample No.	21#	22#	23#	24 #	25#	26 #	27 #	28 #	29#	
Thinkness $/\mu m$	4.0	4.2	4.6	5.2	5.5	6.7	8.4	11.1	11.9	

2.2 实验光路

实验光路如图1所示,样品左侧为抽运光路,由 激光光源、柱面镜组和可调狭缝组成;样品上部为探 测光路,其由聚焦透镜、滤波片和光谱仪(Newport OSM 2-400)组成。抽运光路中,采用半导体激光器 (λ=532 nm)的连续激光作为薄膜荧光光谱的激励 源,Q开关 Nd:YAG 脉冲激光器(Dawa-100)的倍 频激光(λ=532 nm,脉宽为 7 ns)作为 ASE 谱的激 励源,调节平凸柱面镜组和可调狭缝可以控制入射 到样品上线性光斑的大小;在探测光路部分,聚焦透 镜将薄膜侧面出射的光耦合进入光谱仪,滤波片将 抽运光过滤,防止其对探测光谱产生影响。实验中, 设定 Nd: YAG 脉冲激光器的重复频率为10 Hz,入 射到样品上的光斑大小为1 mm×10 mm,抽运脉冲 光的能量由能量计(HEM-1a-2)测定。



图 1 荧光谱及 ASE 谱探测光路示意图 Fig. 1 Experimental setup for the fluorescence and ASE measurements

3 实验结果

3.1 吸收光谱

利用紫外-可见分光光度计(TU-1901)测量表 1中不同浓度的薄膜样品的吸收光谱。图 2中,给 出了样品 1 到样品 6 和样品 11 到样品 16 的归一化 吸收光谱,其他低掺杂浓度样品的吸收光谱与样品 6 或样品 16 的相同,在此省略。从图 2(b)可以看 出,对于染料 Rh6G 与 PMMA 质量比大于 3:400 的薄膜样品,在 510 nm 处的吸收光谱出现明显抬 升,这是由于高掺杂浓度下,Rh6G 染料分子容易由 单体形成二聚体,此时在单体吸收带的短波长位置 出现新的吸收峰,形成的二聚体越多,吸收峰强度越 大,而且二聚体会降低染料的荧光性能,从而导致荧 光猝灭^[13]。然而,对 RhB/PMMA 薄膜而言[如图 2 (a)所示],其吸收光谱基本不随浓度改变,只有当染 料与 PMMA 质量比大于 3:400 时,也即在高掺杂 浓度时,其吸收谱在 525 nm 处略微抬升,这很可能 也是多聚体形成引起的,只是形成的多聚体比较少, 因此吸收谱的抬升不太明显。





3.2 荧光光谱与 ASE 光谱

3.2.1 同一厚度不同浓度染料薄膜的光谱特性

在图 1 的实验光路中,采用波长为 532 nm 的连续激光照射样品,在准波导结构的薄膜侧边探测荧光谱。对于同一厚度不同浓度的 RhB/PMMA 及 Rh6G/PMMA 染料薄膜样品,检测的荧光光谱经归

一化处理后,如图3所示。从图中可见,染料薄膜的 荧光峰随着掺杂浓度的变大发生明显红移,而且荧 光谱的半峰全宽随着掺杂浓度的增加逐渐变宽。

同样,在图1的实验光路中,采用波长为532nm的脉冲激光照射样品,获得 RhB/PMMA及 Rh6G/ PMMA 染料薄膜样品的 ASE 光谱经归一化处理后





RhB/PMMA and Rh6G/PMMA films

如图 4 所示。从图 4 可以看出,ASE 峰的位置随着 染料掺杂浓度的增加发生红移,而且掺杂浓度越高, 其对应的 ASE 峰的半峰全宽越宽。



图 4 RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 薄膜的 归一化 ASE 光谱 Fig. 4 Normalized ASE spectrum of RhB/PMMA and Rh6G/PMMA film

为了进一步考察 RhB/PMMA 和 Rh6G/ PMMA 薄膜的光谱特性,图 5 给出了所有样品的荧 光峰和 ASE 峰的位置与染料掺杂浓度的关系曲线。 从图中可以看出,随着浓度的增加,RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 薄膜的荧光峰和 ASE 峰都发生明显 红移,其中 RhB/PMMA 薄膜的荧光峰从 580 nm 红移到 608 nm,ASE 峰从 583 nm 红移到 623 nm, 而 Rh6G/PMMA 薄膜的荧光峰从 564 nm 红移到 586 nm,ASE 峰从 565 nm 红移到 601 nm。同时可 以看到,对于较低的掺杂浓度,其荧光峰和 ASE 峰 的红移量随浓度的变化更大,对于较高的掺杂浓度, 红移量则较小。对于同一样品,其 ASE 峰相比荧光 峰更偏向于长波段,且 ASE 峰与荧光峰对应波长的 差值随着浓度的增加而增加,如图中 RhB/PMMA 的 ASE 峰与荧光峰的差值从低浓度情形下的 3 nm 增大到高浓度时的 15 nm。



- 图 5 RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 薄膜的荧光峰和 ASE 峰位置随染料掺杂浓度的变化
- Fig. 5 Wavelengths of the fluorescence and ASE peaks versus dye-doped concentration in the films

此外, RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 薄膜的 ASE 激发阈值与染料掺杂浓度有关,图 6 给出了对 应不同染料浓度的 ASE 激发阈值。可以看出,掺杂 浓度小,激发阈值高,这容易理解,而对于较高的掺 杂浓度,需要强的抽运光激发,说明可能有一定程度 的荧光自猝灭发生;而且,在较高的掺杂浓度下, Rh6G/PMMA 薄膜的 ASE 激发阈值大于 RhB/ PMMA 薄膜的激发阈值,这与 3.1 中对染料分子由 单体形成二聚体导致的荧光猝灭的分析一致,即高 浓度情况下, Rh6G 相对于 RhB 在 PMMA 中更容 易产生多聚体导致荧光猝灭。



图 6 RhB/PMMA 和 Rh6G/PMMA 薄膜的 ASE 激发阈值随染料掺杂浓度的变化

Fig. 6 ASE threshold value versus dye-doped concentration in RhB/PMMA and Rh6G/PMMA films
3.2.2 同一浓度不同厚度的染料薄膜的光谱特性

这里仍采用图 1 的实验光路,对表 2 列出的 RhB/PMMA 薄膜样品进行实验,测量染料薄膜的 荧光光谱、ASE 光谱以及 ASE 的激发阈值。根据 染料薄膜的荧光光谱和 ASE 光谱,图 7 给出了 RhB/PMMA 薄膜的荧光峰位置和 ASE 峰位置随 薄膜厚度的变化。从图 7 可以看出,对于同一浓度 不同厚度的染料薄膜,其荧光峰和 ASE 峰随着薄膜 厚度的增加发生红移,其中荧光峰的峰值从 593 nm 红移到 602 nm,ASE 峰的峰值从 593 nm 红移到 625 nm,而且,ASE 峰比荧光峰更偏向长波段;ASE 峰与荧光峰对应波长的差值随薄膜厚度的增加呈增 大趋势,荧光峰位置同 ASE 峰位置的差值从 0 增加 到 23 nm。



图 7 RhB/PMMA 薄膜的荧光峰和 ASE 峰位置 随膜厚的变化



根据测量的染料薄膜的 ASE 光谱,图 8 给出了 ASE 激发阈值随 RhB/PMMA 染料薄膜厚度的变 化。从图看出,ASE 激发阈值随着膜厚的增加先下 降然后略微抬升,这是由于光在薄的染料薄膜中传 输的有效距离较短,得不到足够的增益放大,必需提 高激发阈值产生放大自发辐射(见后文的理论分 析);而在厚的染料薄膜中,存在较多的传输模式,激





发能量被分散到各传输模式,也导致放大自发辐射 激发阈值的提高。

4 理论分析

实验制备的染料薄膜与玻璃衬底组成的准波导 结构如图 9 所示,其中 n_0 为空气的折射率, n_1 和 n_2 分别为染料薄膜和衬底的折射率,薄膜厚度为h。在 图 9 中,由于衬底折射率大于染料薄膜的折射率,无 论光束在薄膜中以何种角度传播,都会有一部分泄 漏进衬底,并在衬底中传播一定距离后,从衬底端面 出射。因为染料薄膜厚度很小,激光垂直照射薄膜 时,可假设薄膜中各点激发的荧光强度相同和荧光 的辐射角分布相同。薄膜中各点激发的荧光具有很 大的发散性,对于具有相同辐射角的荧光,其在传播 过程中,可近似等效为一束光。如图 9 所示,设薄膜 中任一等效光束与薄膜平面法线的夹角为i,该光束 在薄膜与衬底界面上,一部分被反射,一部分泄露进 衬底。由于染料的自吸收效应,在a、b两点之间薄膜 中任一点激发的荧光在传播过程中受到染料自吸收 的影响不同,与荧光激发点到薄膜与衬底界面处实 际的传播距离有关。为了清晰起见,设图9中在0点 的任一染料分子离薄膜与衬底界面的高度为 h_1 ,则 其激发的荧光以一定辐射角向上传输和向下传输到 达薄膜与衬底界面的距离与在同一高度 h1 的染料 分子 c 或 d 发出的荧光沿路径 ceb 或 db 传输的距离 相同。因此,可以将 a、b 两点之间薄膜中具有相同高 度的染料分子激发出的荧光归结为沿图 9 中 aeb 路 径传输的一束光,从而计算出 a、b 两点之间薄膜中 染料分子自发辐射产生的荧光光强及染料自吸收后 从薄膜与衬底界面泄漏出的荧光光强。





另一方面,波长为λ的光在染料薄膜中传播时, 染料吸收产生的光损耗公式^[13]为

$$I(\lambda, L) = I(\lambda, 0) \exp[-\sigma_{a}(\lambda) NL], \qquad (1)$$

式中 $I(\lambda, 0)$ 为起始点的初始光强, $I(\lambda, L)$ 为光传输 距离 L 后的光强, $\sigma_a(\lambda)$ 为染料的吸收截面,N 为染 料分子数浓度。设在传播路径 *aeb* 上的某点(如 c 点) 的染料分子激发的荧光以一定的辐射角传播到 b 点 的距离为 L_1 ,则在传播路径上 ΔL 范围内的染料分 子产生的荧光到达 b 点的光强为

$$I_{\rm b1}(\lambda, L_1) = \frac{\Delta L}{L} I_{\rm P0}(\lambda) \exp\left[-\sigma_{\rm a}(\lambda) N_0 L_1\right], \quad (2)$$

式中 L 为 a、b 两点间实际光的传输距离(图中 $L = 2h/\cos i$); $I_{P0}(\lambda)$ 为在 a、b 两点间的染料薄膜染料分 子以一定辐射角发出的波长为 λ 的荧光强度的总和, 即有 $I_{P0}(\lambda) = E(\lambda)I_0\{1 - \exp[-\sigma_a(\lambda_0)Nh]\}\lambda_0/\lambda$,这 里 $E(\lambda)$ 为荧光光子数分布函数, I_0 为照射在 a、b 两点 间薄膜上的激光强度, $\sigma_a(\lambda_0)$ 为染料分子对波长为 λ_0 的抽运激光的吸收截面,N 为染料的分子数浓度; $\sigma_a(\lambda)$ 为染料的吸收截面, N_0 为基态的染料分子数浓度, 在自发辐射情形下, $N_0 \approx N_a$

应用(2)式,则传播路径上染料分子的自发辐射 传输到 *b* 点的光强为

$$I_{b}(\lambda) = \int_{0}^{L} \frac{I_{b1}(\lambda)}{\Delta L} dL_{1} = I_{P0}(\lambda) \frac{1 - \exp[-\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L]}{\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L}.$$
 (3)

另外,从 a 点反射的荧光经过传输后对 b 点荧光谱 的贡献为

 $I_{ab}(\lambda) = I_{a0}(\lambda) \exp[-\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L], \quad (4)$ 式中 I_{a0} 为 a 点反射的荧光强度。设薄膜与衬底界 面的反射率为 R,则当[$I_{b}(\lambda) + I_{ab}(\lambda)$]R = $I_{a0}(\lambda)$ 时,将得到稳定的荧光传输。

由上分析,通过计算,即可得到 a、b 两点间染料 薄膜产生的荧光在稳定传输情况下,泄漏进衬底中 的荧光光强为

$$I(\lambda) = I_{a0}(\lambda) \times \frac{1-R}{R} = \frac{(1-R)I_{P0}(\lambda)\{1-\exp[-\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L]\}}{\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L\{1-R\exp[-\sigma_{a}(\lambda)N_{0}L]\}}.(5)$$

从(5)式可以看出,染料薄膜的荧光光谱受到染料自吸收的影响,与基态的染料分子数浓度 N₀以及光 在染料中的传播距离 L 有关。

类似地,对于图 9 所示的准波导结构,在脉冲激 光的激发下,由于染料薄膜具有增益特性,且在染料 薄膜的增益与损耗相等时,形成稳定的 ASE 激发。 类比激光器的谐振腔结构^[13],把薄膜与衬底的界面 看作谐振腔的端面反射镜,根据菲涅耳反射公式可 知,由不同折射率介质形成的界面反射率随着入射 光线与界面夹角的减小而增大^[14]。因此,在准波导 结构中,贴近界面传播的光束即薄膜波导中以低阶 模式传播的光能得到很好的传输。对图 9 进行分 析,对于与薄膜平面法线的夹角为*i*的任一等效光 束,在染料薄膜的上下界面来回一次走过的传播距 离为*L*=2*h*/cos*i*,则可以用一个腔长为*L*/2 的谐振 腔模型分析其传输模式。设薄膜与衬底界面的反射 率为*R*,在全反射情形下的薄膜与空气交界面上的 反射率为 1,则对于低阶模式的传输光,产生 ASE 必需满足的条件是总的增益系数 *g*(λ)大于或等于 1,即^[13]

$$g(\lambda) = \exp[\sigma_{\rm f}(\lambda)N_{\rm l}L]R\exp[-\sigma_{\rm a}(\lambda)N_{\rm o}L] \ge 1,$$
(6)

式中 $\sigma_1(\lambda)$ 和 $\sigma_a(\lambda)$ 分别为染料对波长为 λ 的光的受 激荧光截面和吸收截面 $,N_1$ 是激发态布居数 $,N_0$ 是 基态布居数,N为染料的分子数浓度 $(N = N_0 + N_1)$ 。第二个指数项代表染料薄膜的自吸收所引起 的荧光衰减。对(6)式两边取对数进行整理,得到

$$\frac{S/N + \sigma_{a}(\lambda)}{\sigma_{f}(\lambda) + \sigma_{a}(\lambda)} \leqslant r(\lambda), \qquad (7)$$

式中 $S = (1/L)\ln(1/R)$,与薄膜参数及传输模式有 关; $r(\lambda) = N_1/N$,是激发态的粒子数占总粒子数的 比例。由(7)式可见,对于确定的 $\sigma_a(\lambda)$ 和 $\sigma_f(\lambda)$,增大 薄膜厚度或者增加染料浓度,都会使 S/N项变小, 使得不等式左边的函数值变小,从而使得不等式右 边 $r(\lambda)$ 的最小值(即刚好达到阈值时被激发到激发 态的粒子数占总粒子数的比)变小,也就意味着(6) 式中的吸收指数项相对于增益指数项增大,从而造 成 ASE 峰的红移。

对(7)式左边函数求导,则得该函数的极小值表 达式:

$$\frac{\sigma'_{a}(\lambda)\sigma_{f}(\lambda)-\sigma_{a}(\lambda)\sigma'_{f}(\lambda)}{\sigma'_{f}(\lambda)+\sigma'_{a}(\lambda)}=\frac{S}{N}.$$
(8)

由(8)式即可求出使得 r(λ)为极小值时对应的 波长,该波长反映了产生稳定 ASE 后其峰的位置。

为了与实验光谱进行对比,图 10 给出了由以上 理论分析计算的 Rh6G 的荧光光谱和 ASE 光谱,其 中插图为不同染料浓度下 Rh6G 的荧光峰位置和 ASE 峰位置的实验和理论计算结果。计算中, Rh6G 的吸收截面和辐射截面采用文献[13]给出的 值,染料薄膜和衬底的折射率分别为 $n_1 = 1.48$ 和 $n_2 = 1.51, 膜厚为 5 \mum; 薄膜与衬底界面的反射率$ 由 TE 偏振光的菲涅耳反射公式计算^[14],对于荧光 光谱,取 *i*=86°时的反射率 *R*=0.258,对于 ASE 光 谱,取 *i*=87°时的反射率 *R*=0.359。从图 10 看出, 随着掺杂浓度的变大,染料薄膜的荧光峰和 ASE 峰 均发生红移,这与图 3,4 所示的实验测量的荧光光 谱和 ASE 光谱的变化一致;而且图 10 中的插图表 明,对应不同掺杂浓度的荧光峰位置和 ASE 峰位置 的计算值与实验值都基本吻合。因此,理论分析表 明,考虑光在准波导结构薄膜中的传输所受染料自 吸收效应的影响以及在薄膜中低阶模式的传输光满 足的增益特性,可以很好地解释荧光峰及 ASE 峰的 移动。光在不同染料薄膜中传播时,较大的吸收截 面、较高的染料掺杂浓度以及较大的薄膜厚度,都会 导致明显的荧光峰及 ASE 峰的红移。





Fig. 10 Calculation spectra of Rh6G/PMMA film with different dye-doped concentrations. (a) Fluorescence spectrum and (b) ASE spectrum

5 结 论

通过测量不同厚度和不同掺杂浓度的 RhB/ PMMA 及 Rh6G/PMMA 染料薄膜的荧光光谱和 ASE 光谱,得到了其荧光峰及 ASE 峰随染料掺杂 浓度及薄膜厚度的变化关系,荧光峰的最大红移达 28 nm,ASE 峰的最大红移达 40 nm,均具有很好的 可调谐性。同时,采用准波导结构模型,考虑到染料 的自吸收效应,并与激光器的谐振腔类比,分析薄膜 中低阶模式传输光满足的增益条件,给出了染料薄 膜的荧光光谱、ASE 光谱以及荧光峰和 ASE 峰随 染料掺杂浓度变化的计算。荧光光谱和 ASE 嵴随 染料掺杂浓度变化的计算。荧光光谱和 ASE 谱实 验的测量与理论分析结果的一致性表明,准波导结 构下薄膜中的染料自吸收效应是导致荧光峰及 ASE 峰发生红移的重要因素。

参考文献

- 1 M. A. Reilly, C. Marinelli, C. N. Morgan *et al.*. Rib waveguide dye-doped polymer amplifier with up to 26 dB optical gain at 625 nm [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2004, **85** (22): 5137~5139
- 2 Han Likun, Jiang Yadong, Li Wei *et al.*. Study on spectral properties of a new tricyanofuran derivative [J]. Acta Optica Sinica, 2008, **28**(5): 928~931 韩莉坤,蒋亚东,李 伟等. 新型三腈基呋喃衍生物光谱特性的 研究[J]. 光学学报, 2008, **28**(5): 928~931
- 3 Wang Dongsheng, Du Jianzhou, Li Xuehua et al..

Photoluminescence properties of indium tin oxide films deposited on glass substrate[J]. *Chinese J. Lasers*, 2011, **38**(1): 0107002 王东生,杜建周,李雪华等. 玻璃基底上氧化铟锡薄膜的光致发 光性能[J]. 中国激光, 2011, **38**(1): 0107002

- 4 Seogjae Seo, Yuna Kim, Jungmok You *et al.*. Electrochemical fluorescence switching from a patternable poly(1,3,4-oxadiazole) thin film [J]. *Macromol. Rapid Commun.*, 2011, **32**(8): 637~643
- 5 Xiang Peng, Liying Liu, Jianfeng Wu. Wide-range amplified spontaneous emission wavelength tuning in a solid-state dye waveguide[J]. Opt. Lett., 2000, 25(5): 314~316
- 6 George Heliotis, Donal D. C. Bradley. Light amplification and gain in polyfluorene waveguides[J]. Appl. Phys. Lett., 2002, 81(3): 415~417
- 7 Eva M. Calzado, José M. Villalvilla. Tuneability of amplified spontaneous emission through control of the thickness in organicbased waveguides [J]. J. Appl. Phys., 2005, 97(9): 1~5
- 8 K. Geetha, M. Rajesh, V. P. N. Nampoori *et al.*. Propagation characteristics and wavelength tuning of amplified spontaneous emission from dye-doped polymer [J]. *Appl. Opt.*, 2006, 45(4): 764~769
- 9 Ding Haifang, Zhang Feiyan, Lin Hao *et al.*. Amplified spontaneous emission of fluorescent dye-doped DNA-CTMA thin films[J]. *Chinese J. Lasers*, 2011, **38**(5): 0506001 丁海芳,张飞雁,林 豪等. 荧光染料掺杂 DNA-CTMA 薄膜的 放大自发辐射特性[J]. 中国激光, 2011, **38**(5): 0506001
- 10 A. Costela, O. García, L. Cerdán et al. Amplified spontaneous emission and optical gain measurements from pyrromethene 567doped polymer waveguides and quasi-waveguides [J]. Opt. Express, 2008, 16(10): 7023~7036
- 11 L. Cerdán, A. Costela, I. García-Moreno *et al.*. Waveguides and quasi-waveguides based on pyrromethene 597-doped poly (methyl methacrylate) [J]. *Appl. Phys. B*, 2009, **97** (1): 73~83

- 12 Lujian Chen, Fengyu Gao, Yikun Bu *et al.*. Tunable distributed feedback lasing from leaky waveguides based on gel-glass dispersed liquid crystal thin films[J]. *Mater. Lett.*, 2011, 65(23-24): 3476~3478
- 13 F. P. Schafer. Dye Lasers[M]. Chen Changmin, Sun Mengjia, Su Dachun Transl.. Beijing: Science Press, 1987. 23 ~ 25, 36~38, 91~92

F. P. 舍费尔. 染料激光器[M]. 陈昌民,孙孟嘉,苏大春译 [M]. 北京:科学出版社,1987. 23~25, 36~38, 91~92

- 14 You Pu, Yu Guoping. Optics
[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003. $50{\sim}52$
 - 游 璞,于国萍.光学[M].北京:高等教育出版社,2003. 50~52

栏目编辑: 韩 峰